PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-090085

(43) Date of publication of application: 04.04.1995

(51)Int.CI.

COSG 77/60

(21)Application number: 05-236445

(71)Applicant: MITSUI TOATSU CHEM INC

(22)Date of filing:

22.09.1993

(72)Inventor: ITO MASAYOSHI

MITSUZUKA MASAHIKO

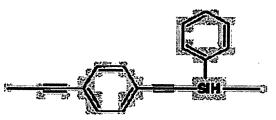
IWATA KENJI INOUE KOJI

UCHIUMI TETSUYOSHI

(54) PRODUCTION OF ORGANOSILICON HIGH POLYMER USING SOLID BASE CATALYST (57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate synthesis of an organosilicon high polymer and removal of a catalyst and obtain the subject high polymer by subjecting an organosilicon compound having plural Si-H bonds in the molecule to dehydrogenation reaction with a compound having plural H-C≡C bonds in the molecule in the presence of a basic metal oxide.

CONSTITUTION: An oranosilicone compound (e.g. phenylsilane) having at least two Si-H bonds in the molecule is subjected to dehydrogenation reaction with a compound (e.g. p-diethynylbenzene) having at least two H-C≡C bonds in the molecule in the presence of a basic metal oxide (e.g. magnesium oxide) in an organic solvent (e.g. benzene) at 25° C for 4hr under stirring, and then, the reactioned liquid is filtered with a glass filter to separate the catalyst and the solvent and an unreacted monomer are removed. Thereby, synthesis of the organosilicon high polymer and removal of the catalyst are readily carried out to provide the objective organosilicon high polymer expressed by the formula, etc., and having Si-C≡C bonds in recurring parts of molecular main chain.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.02.2000

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's d cision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3322949

[Date of registration]

28.06.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公問番号

特開平7-90085

(43)公開日 平成7年(1995)4月4日

(51) Int.Cl.

酸別配号

FΙ

技術表示箇所

C08G 77/60

NUM

審査開求 未開求 開求項の数4 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平5-236445

(71) 出版人 000003126

三井東圧化学株式会社

東京都千代田区麓が関三丁目2番5号

(22) 出顧日

平成5年(1993)9月22日

(72)発明者 伊藤 正義

神奈川県横浜市柴区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 三塚 雅彦

神奈川県横浜市榮区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 岩田 健二

神奈川県横浜市榮区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体塩基触媒を用いた有機ケイ素高分子の製造方法

(57)【要約】

【目的】 塩基性金属酸化物を触媒に用いて、ジヒドロシラン化合物とジエチニル化合物とから脱水素反応によって有機ケイ素高分子を合成する。

【構成】 分子内に少なくとも2個のSi-H結合を有する有機ケイ素化合物と、分子内に少なくとも2個のH-C=C結合を有する化合物とを、アルカリ土類金属酸化物に代表される塩基性金属酸化物を触媒に用いて脱水素反応させることを特徴とする有機ケイ素高分子の製造方法。

【効果】 合成および触媒除去が簡単な製造法により、 容易に有機ケイ素高分子を製造することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子内に少なくとも2個のSi-H結合を有する有機ケイ素化合物と、分子内に少なくとも2個のH-C≡C結合を有する化合物とを、塩基性金属酸化物の存在下で脱水素反応させることを特徴とする、分子主鎖の繰り返し部分にSi-C≡C結合を有する有機ケイ素高分子化合物の製造方法。

【請求項3】 分子内に少なくとも2個のH‐C≡С結合を有する化合物が、H‐C≡С‐С=С・HまたはHC≡СーR*ーС≡СH(式中、R*は炭素数が1から30個のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、フェニレン基、ナフチレン基であって、これらはハロゲン、水酸基、アミノ基、カルボキシル基などの置換基を含んでいてもよい。ただし有機ケイ素化合物がフェニルシランの場合には、R*はm‐フェニレンではない。)で表されるものである請求項Ⅰ記載の方法。

【請求項4】 塩基性金属酸化物が、アルカリ土類金属 酸化物またはアルカリ土類金属酸化物を含む複合酸化物 である請求項1記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、分子内にCC三重結合を有し、耐熱・耐燃焼性および導電性ポリマーとして有用な分子主鎖の繰り返し部分にSi-C=C結合を有する有機ケイ素高分子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ヒドロシランとジアセチレン化合物との脱水素縮合により高分子を形成する方法としては、塩化第一銅を触媒に、アミン化合物を助触媒として、フェニルシラン(PhSiH,)とmージエチニルベンゼンとを反応させ分子量数千のポリマーを得た例が僅かに知られているにすぎなかった(カナディアンジャーナル オブ ケミストリー、Vol.68、1100~1105ページ、1990年)。しかしての方法では触媒、特にアミン化合物の完全な分離除去が難しく、アミン化合物が残在する場合にはこれが触媒となって吸湿水分とSi-H結合が反応し、シロキサン結合が形成されるなどの問題がある。また当該論文によれば、得られた

重合物は幅広い分子量分布を示しており、その理由について当該論文の著者らは、CC三重結合部分での好ましからぬ副反応により枝分かれや架橋が生じているためであるとしている。

[0003]

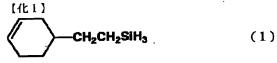
【発明が解決しようとする課題】従来技術は反応温度が 120℃と高く、反応時間も40時間と長時間を要し た。また前述したようにCC三重結合部分での枝分かれ や架橋などの構造欠陥が存在し、高分子の耐熱・耐燃焼 10性、溶媒溶解性および導電性に好ましからぬ影響を与え ること等、従来技術には問題点が多かった。本発明者ら は新規な触媒を用いることにより、より容易に目的のポ リマーを製造する方法を提供する。

[0004]

アルキニレン基、フェニレン基、ナフチレン基であって、これらはハロゲン、水酸基、アミノ基、カルボキシル基などの置換基を含んでいてもよい。)で表されるものである請求項1記載の方法。
【請求項3】 分子内に少なくとも2個のH − C ≡ C 結合を有する代合物が、H − C ≡ C − C □ C − C □

【0005】本発明において、モノマーとして用いられ る有機ケイ素化合物とは、分子内に少なくとも2個のS i-H結合を有するものである。例えば、構造式R'R' SiH,またはHR'R'SiR'SiR'R'H (式中、R ¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁵は夫々独立に水素または炭 素数が1から30個のアルキル基、アルケニル基、アル キニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基属、 R'は炭素数が1から30個のアルキレン基、アルケニ 30 レン基、アルキニレン基、フェニレン基、ナフチレン基 であって、これらはハロゲン、水酸基、アミノ基、カル ボキシル基などの置換基を含んでいてもよい。)で表さ れるものが挙げられる。具体的には、SiH.、CH,S i H, C, H, S i H, cyclo-C, H, S i H, cyclo-C. H., S i H., n-C. H., S i H., n-C., H., S i H 3、CClH2SiH3、CCl2HSiH3、CCl3Si H₃, CF, SiH₃, CF, (CH₂), SiH₃, CH,O CH_1SiH_1 , $CH_1O(CH_2)_1SiH_1$, $(C_2H_1)_1$ $N(CH_2)$, SiH_1 , $CH_2 = CHSiH_2$, $CH_2 =$ 40 CHCH, SiH, 、構造式(1)(化1)

[0006]



、構造式(2)(化2) 【0007】 【化2】

*

、構造式(3)(化3) [0008]

3

*【化3】

$$H_3C$$
 CH_3 CH_3 CH_3

※H₂),SiH₃、構造式(4)(化4) 、CH≡CSiH, CH≡CCH,SiH, PhC≡ [00009] CSiH, (Phはフェニル基を示す)、PhSiH,、 PhCH, SiH, Ph (CH,), SiH, Ph (C * 【化4】

、構造式(5)(化5) [0010]

20★【化5】

、構造式(6)(化6) [0011]

☆【化6】

CH2CH2CH2SIH3

☆

H;) SiH2, Ph (CH2) SiH2, (cyclo-C3H ,) S i H2, CH, (CH2=CH) S i H2, (CH2= CH) $_{2}$ SiH $_{2}$, CH, (CH $_{2}$ =CH) SiH $_{2}$, (C $H_2 = CHCH_2$), SiH₂, CH, (CH₂ = CHC

, (CH₂) $_{z}$ S $_{i}$ H₂, (C $_{z}$ H₃) $_{z}$ S $_{i}$ H₂, CH₃ (C $_{3}$ O \bigoplus H₂) S $_{i}$ H₂, CH₃ (HC \equiv C) S $_{i}$ H₂, (HC \equiv C), SiH₂, Ph, SiH₂, [Si (CH₃),], S i H₂、構造式(7)(化7) [0012]

(8)

(5)

(6)

、構造式(8)(化8) [0013]

*【化8】

[{t:7]

Ж

、構造式(9)(化9) [0014]

※ (化9)

SiH₂-CH₃

(9)

、構造式(10)(化10)

[0015]

【化10】

$$F_3C \longrightarrow SIH_2 - CH_3 \qquad (10)$$

、構造式(11)(化11)

[0016]

*【化11】

(11)

6

などが挙げられる。

【0017】もう一方のモノマーとして用いられる化合 物とは、分子内に少なくとも2個のH-C = C結合を有 するものである。例えば、構造式HC≡C-C≡CHま たはHC≡C-R゚-C≡CH(式中、R゚は炭素数が! から30個のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニ レン基、フェニレン基、ナフチレン基であって、これら はハロゲン、水酸基、アミノ基、カルボキシル基などの 置換基を含んでいてもよい。ただし有機ケイ素化合物が 20 フェニルシランの場合には、R゚はmーフェニレンでは ない。)で表されるものが挙げられる。具体的には、H $C \equiv CH$, $HC \equiv C - C \equiv CH$, $HC \equiv C - CH_s - C$ \equiv CH, HC \equiv C-CH₂CH₂-C \equiv CH, HC \equiv C-CH, CH, CH, -C = CH, HC = C - CH = CH -C≡CH、HC≡C−C≡C−C≡C−C≡CH、構造 式(12)(化12)

5

[0018]

【化12】

、構造式(13)(化13) [0019]

[(13]

、構造式 (14) (化14)

[0020]

【化14】

、構造式(15)(化15)

[0021]

【化15】

、構造式(16)(化16)

[0022]

[化16]

、構造式(17)(化17) [0023]

【化17】

30

、構造式(18)(化18) [0024]

【化18】

、構造式(19)(化19) [0025]

【化19】

50

40

(22)

(23)

* [0028]

[{£22]

[0029] [化23]

[0030]

※【化25】

、構造式(23)(化23)

、構造式(24)(化24)

、構造式(20)(化20) 【0026】 【化20】

OH (20)

、構造式(21)(化21) 【0027】 【化21】



、構造式(22)(化22)

10

、構造式(25)(化25) 【0031】

30

、構造式(26)(化26) [0032] 【化26】

、構造式 (27) (化27) 【0033】

、構造式(28)(化28) 【0034】 【化28】

、構造式(29)(化29)

[0035] [(£29] (29)

、構造式(30)(化30) 【0036】 【化30】

、構造式(31)(化31) 40 【0037】

、構造式 (32) (化32) 【0038】 【化32】

50

などである。

【0039】本発明において用いられる塩基性金属酸化 物は、単一の金属元素からなる塩基性酸化物とその塩基 性酸化物を含む複合酸化物とに大別できる。塩基性酸化 物の具体例としては、アルカリ金属酸化物(Li.〇. Na,O、K,O、Rb,O、Cs,O)、アルカリ土類金 属酸化物 (BeO、MgO、CaO、SrO、BaO、 RaO)、ランタノイド酸化物(La₂O₃、CeO₂、 Pr.O., Nd.O., Sm.O., Eu.O., Gd.O., Tb,O, Dy,O, Ho,O, Er,O, Tm,O, YbュOュ、LuュOュ)、酸化スカンジウム、酸化イット リウム、酸化トリウム、酸化チタン、酸化ジルコニウ ム、酸化ハフニウム、酸化銅、酸化亜鉛、酸化カドミウ ムなどがある。本発明に用いられる塩基性酸化物を含む 複合酸化物の具体例としては、シリカとの複合酸化物と LTU. Lizo-Sio. Na.O-Sio. K.O -SiO₂, Rb₂O-SiO₂, Cs₂O-SiO₂, B eO-SiO2, MgO-SiO2, CaO-SiO2, SrO-SiO, BaO-SiO, RaO-Si O_i , $La_2O_3 - SiO_i$, $Sc_2O_3 - SiO_i$, Y_2O_3 -SiO,、Th,O-SiO,、ZnO-SiO,などが あり、アルミナとの複合酸化物としては、L i 2O-A 1,O, Na,O-A1,O, K,O-A1,O, Rb, O-A1,O, Cs,O-A1,O, BeO-A1 O, MgO-Al,O, CaO-Al,O, SrO-Al₂O₃, BaO-Al₂O₃, TiO₂-Al₂O₃, R aO-A1,O, La,O,-A1,O, Sc,O,-A1 203, Y203-A1203, Th20-A1203, Zr20 -A1,O,、ZnO-A1,O,などがある。 【0040】またマグネシアとの複合酸化物としては、 Li,O-MgO, Na,O-MgO, K,O-MgO, Rb_2O-MgO , Cs_2O-MgO , BeO-MgO, CaO-MgO, SrO-MgO, BaO-MgO, R aO-MgO, La_2O_3-MgO , Sc_2O_3-Mg $O, Y_2O_3-MgO, Th_2O-MgO, TiO_2-Mg$ O、Zr,O-MgO、ZnO-MgOなどがあり、シ リカーアルミナとの複合酸化物としては、LizO-S i O, -A I, O, Na, O-S i O, -A I, O, K, O -SiO,-Al,O, Rb,O-SiO,-Al,O, *

*Cs, O-SiO, -Al,O, BeO-SiO, -Al, O, MgO-SiO,-Al,O, CaO-SiO,-Al,O, SrO-SiO, Al,O, BaO-Si O,-A1,O, RaO-SiO,-A1,O, La,O, $-SiO_2-Al_2O_3$, $Sc_2O_3-SiO_2-Al_2O_3$, $Y_2O_3 - S i O_2 - A l_2O_3$, $Th_2O - S i O_2 - A l_2$ O₃, Zr₂O-SiO₂-Al₂O₃, ZnO-SiO₂-A 1, O, などがあり、シリカーマグネシアとの複合酸化 物としては、Li,O-SiO,-MgO、Na,O-S 10 i O, -MgO, K, O-S i O, -MgO, Rb, O-S iO,-MgO, Cs,O-SiO,-MgO, BeO- SiO_2-MgO , $CaO-SiO_2-MgO$, SrO-SiO,-MgO, BaO-SiO,-MgO, RaO-SiO,-MgO, La,O,-SiO,-MgO, Sc, $O_3 - S i O_2 - Mg O$, $Y_2 O_3 - S i O_2 - Mg O$, T h_2O-SiO_2-MgO , Zr_2O-SiO_2-MgO , ZnO-SiO,-MgOなどがある。

10

【0041】またマグネシアーアルミナとの複合酸化物 としては、Li、O-MgO-Al、O。、Na。O-Mg 20 O-A1,O, K,O-MgO-A1,O, Rb,O-M gO-A120, Cs20-MgO-A120, BeO -MgO-A1,0, CaO-MgO-A1,0, Sr O-MgO-A1,O, BaO-MgO-A1,O, R aO-MgO-A1,O, La,O,-MgO-A1 20, Sc20, -MgO-A120, Y20, -MgO-Al, O, Th, O-MgO-Al, O, Zr, O-Mg O-A 1, O, 、Z n O-M g O - A 1, O, などがある。 [0042] 通常とれらの金属酸化物は、使用前に活性 化処理される。例えば100~800℃の温度範囲で、 空気中、窒素、アルゴン、ヘリウム等の不活性ガス中ま たは減圧下にて、好ましくは1~5時間熱処理後使用さ れる。また目的とする金属酸化物は、相当する金属の硝 酸塩、炭酸塩、蓚酸塩または水酸化物等を上述の条件で 熱分解することによっても製造される。本発明によって 製造される有機ケイ素高分子は、上述の塩基性金属酸化 物の存在下、有機ケイ素化合物モノマーと分子内に少な くとも2個のH -- C = C結合を有する化合物モノマーと の脱水素反応によって製造されるもので、一般的には化 学式(33)(化33)

40 [0043] [(£33]

$$R^1R^2SiH_2 + HC \equiv C - R^8 - C \equiv CH - H_2$$

$$\begin{pmatrix} R^1 \\ SI \\ -H_2 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} R^1 \\ SI \\ R^2 \end{pmatrix} - C \equiv C - R^8 - C \equiv C \end{pmatrix}$$

(33)

[化34]

または化学式 (34) (化34) 【0044】 $-H^{3}R^{4}SI-R^{7}-SIR^{5}R^{6}H$ + $HC = C \cdot R^{8}-C = CH$ $-H_{2}$ $+H_{2}$ $+H_{3} \cdot R^{7}-SI-R^{5}R^{6}$ $+H_{4} \cdot R^{8}-C = C \cdot R^{8}-C = CH$ $-H_{2}$ $+H_{3} \cdot R^{7}-SI-R^{5}R^{6}$ $+H_{4} \cdot R^{8}-C = CH$ $-H_{4} \cdot R^{8}-C = CH$ $-H_{4}$

によって表される。本発明により製造される分子主鎖の *5) 繰り返し部分にSi-C=C結合を有する有機ケイ素高 [0045] 分子化合物の具体例としては、構造式(35)(化3 * [化35]

ж

、構造式(36)(化36)

※【化36】

[0046]

、構造式(37)(化37)

★【化37】

[0047]

、構造式(38)(化38)

☆【化38】

[0048]

、構造式(39)(化39)

[化39]

[0049]

(8)

*【化40】 、構造式(40)(化40) [0050] (40)20%【化41】 、構造式(41)(化41) [0051]

等がある。

【0052】次に有機ケイ素高分子の具体的な製造方法 について説明する。しかしながら本発明は以下の方法に 限定されるものではない。反応様式は、モノマーの状態 によって液相、気相など種々の方法を採用できる。例え ばモノマー、触媒、溶媒を反応容器に注入し、反応させ る方法である。モノマーや触媒は一度に注入されるか、 または逐次一定速度で注入される。液相で反応を行う場 合には溶媒を用いることが望ましい。合成ポリマーを溶 解しうるものがよく、例えばベンゼン、トルエン、キシ 40 レン、ペンタン、ヘキサン、テトラヒドロフラン、ジェ チルエーテル、ジグライム、クラウンエーテルなどを用 い得る。溶媒童は原料モノマー1gに対して1~100 mlが適切である。溶媒は予め脱水乾燥したものを用い るのが好ましい。また反応はガス状のモノマーを触媒層 に供給することによって気相でも行い得る。

【0053】反応は常圧、減圧、加圧下のいずれでもよ く、また反応温度は、反応速度の大小に応じて適当に選 ぶことができるが、−20℃~300℃、好ましくは1 0~150℃が適切である。反応時間は、反応様式によ 50 実施例1

っても異なり、気相反応では1秒~20分、液相反応で は10分~100時間の範囲である。原料モノマーの有 機ケイ素化合物に対する分子内に少なくとも2個のH --C≡C結合を有する化合物の比率は、有機ケイ素化合物 1molに対して0.1~10mol、好ましくは0. $5\sim2\,\mathrm{mol}$ 、さらに好ましくは $0.9\sim1.1$ であ る。モノマーはそれぞれ2種以上を同時に用いるととも 可能である。

【0054】触媒の盤は、原料モノマーである有機ケイ 累化合物 1 m o 1 に対して 0. 0 1~1000g が好ま しい。より好ましくは0.1~300gである。触媒の 形状は特に限定するものではないが、扱い易い様に粒径 を揃えておくことが好ましい。反応終了後、ポリマーが 液状または溶媒に可溶な場合には、触媒は濾過等の簡単 な方法によって分離し、除去される。本発明の製造方法 の最大の特徴は、この触媒除去が簡単であること、およ び均一な分子構造のポリマーが製造されるととにある。 [0055]

【実施例】以下、本発明を実施例によって説明する。

粒径が30-60メッシュのMg(OH),1.45gを、内径8mm長さ20cmの石英ガラス製焼成管に充填し、0.3mmHgの減圧下で400℃で2時間熱分解して1.0gのMgOを得た。これを大気に触れないように窒素シール下で、50mlガラス製反応容器に移した。続いて、反応容器に原料のフェニルシラン9.27mmolとpージエチニルベンゼン9.27mmolおよび溶媒としてベンゼン10mlを仕込んだ。反応容器を25℃で4時間攪拌しながら反応させ、続いて80℃の抽浴につけて2時間攪拌しながら反応させた。反応中継続的に水素の気泡が発生した。反応終了後、反応容器を油浴から外し、ガラスフィルターで反応液を濾過し触媒を分離した。濾過した反応液を50mlなす型フラスコに移し溶媒、未反応モノマー等を減圧留去したとこ

ろ、重量平均分子量約1200(GPCによるポリスチレン換算分子量)のポリマーが1.3 g得られた。収率は58%であった。ポリマーの形状は機色の透明な固体であった。ポリマーの分子構造は、「H-NMR、「C-NMR、「Si-NMR、IR、元素分析により確定した。結果を表1に示す。

16

【0056】実施例2~11

および溶媒としてベンゼン10m1を仕込んだ。反応容 実施例1において、触媒であるMgO、原料のフェニル 器を25℃で4時間機拌しながら反応させ、続いて80 シランとpージエチニルベンゼン、および溶媒のベンゼ シランとpージエチニルベンゼン、および溶媒のベンゼ シランとpージエチニルベンゼン、および溶媒のベンゼ ルクかわりにそれぞれ表1に示したものを用いて重合反 中継続的に水素の気泡が発生した。反応終了後、反応容 窓を油浴から外し、ガラスフィルターで反応液を濾過し 結果を表1に示す。

[0057]

【表1】

18

| | | | | | | | 100 | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------|------|------|-------|----------------|
| を発送している。 | 有機ケイ素 | 设化水柴 | 直線 | 兼始 | 校平,2 | MW | Mn | Mv/Kn | 分子構造 |
| | PhSiH, | 構造式(12) | gg Gg | 4.75.7 | 88 | 1200 | 750 | 1.6 | 構造式(35) |
| 63 | Ph ₂ SiH ₂ | 株造式(27) | 3 | 4,24,2 | 29 | 1350 | 088 | 1.5 | 構造式(36) |
| ო | Ph2SiH2 | 構造式(28) | OS M | 1,26,4 | 19 | 1800 | 970 | 1.8 | 構造式(37) |
| 4 | Ph(CH ₃)SiH ₂ | 横造式(21) | 8 | 4,34,3 | 25 | 2540 | 870 | 2.8 | 構造式(38) |
| က | 構造式(2) | 構造式(15) | Dây | 4,34,4 | 85 | 4580 | 1710 | 2.7 | 構造式(38) |
| 80 | n-CeH11SIH1 | 構造式(15) | Dig. | 1,24,4 | 111 | 3430 | 1090 | 3.1 | 構造式(40) |
| 7 | PhSIHs | 構造式(15) | CaO | ٧,٨٤,٧ | 42 | 2010 | 066 | 2.0 | 構造式(41) |
| 00 | PhSIHB | 権造式(15) | TiO2-MgO | ۷,34,5 | 8 | 5700 | 1500 | 3.0 | (集造式(41) |
| G | PhSiH ₃ | 構造式(15) | ZrO2-MgO | 4,24,4 | 18 | 5100 | 1500 | 3.0 | 構造式(41) |
| 10 | n-CeH,1SIHa | 構造式(15) | <u>E</u> | 43/17 | 88 | 4600 | 1790 | 2.6 | 構造式(40) |
| 11 | n-CeH11SIHs | 構造式(15) | Dgy. | THE | 98 | 2400 | 1460 | 1.6 | 精過式(40) |
| | | | | | | | | | |

[0058]

【発明の効果】本発明は、塩基性金属酸化物を触媒とす るジヒドロシラン化合物とジエチニル化合物との脱水素 40 で容易に製造されること、また触媒の分離、除去が容易 反応による新規なポリマーの製造方法を提供するもので* であること、が特徴である。

* ある。穏やかな反応条件で製法が容易であること、得ら れたポリマーの分子構造が均一であるとと、触媒が安価

フロントページの続き

(72)発明者 井上 浩二

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内

(72)発明者 内海 哲良

東京都千代田区霞が関三丁目8番1号 三 井東圧ファイン株式会社内